## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-052707

(43) Date of publication of application: 25.02.1997

(51)Int.Cl.

CO1B 31/02 C30B 29/04 G11B 5/72 G11B 5/84

(21)Application number: 07-202299

(71)Applicant: KAO CORP

(22)Date of filing:

08.08.1995

(72)Inventor:

ISHIKAWA JUNKO

KITAORI NORIYUKI YOSHIDA OSAMU SASAKI KATSUMI

#### (54) PRODUCTION OF THIN FILM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve uniformity and binding property of a compd. at the time of forming a layer of a desired compd. on a thin film.

SOLUTION: After applying the compd. having a functional group capable of reacting with the unsatd. bond, on a carbon film such as diamond-like carbon thin film having the unsatd. bond formed on a base material by an ECR plasma CVD process, etc., the compd. is irradiated with UV rays to bring both into reaction and to conbind the film and the compd.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# (19)日本国特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-52707

(43)公開日 平成9年(1997)2月25日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所			
C 0 1 B 31/02	101		C01B 3	31/02	1 0 1 Z			
C30B 29/04		7202-4G	C30B 2	29/04		Z		
G11B 5/72			G11B	5/72				
5/84		7303-5D		5/84	В			
			審査請求	未讃求	請求項の数5	OL (全 4 頁	〔)	
(21)出願番号	特願平7-202299		(71)出願人	000000918				
		花王株式	会社					
(22)出願日	22)出願日 平成7年(1995)8月8日				中央区日本橋茅垣	易町1丁目14番10 <sup>-</sup>	号	
			(72)発明者					
				栃木県秀	石川 准子 栃木県芳賀郡市貝町赤羽2606 花王株記			
		<u> </u>		社研究的	<b>乔内</b>			
			(72)発明者	北折 毋	<b>英之</b>			
		•		栃木県秀	<b>芳賀郡市貝町赤</b> 茅	图2606 花王株式:	会	
				社研究的	<b>听内</b>			
			(72)発明者	吉田 化	<b>*</b>			
				栃木県秀	<b>芳賀郡市貝町赤</b> 溪	<b>阿2606</b> 花王株式:	会	
				社研究的	<b>近</b>			
			(74)代理人	弁理士	古谷馨(名	<b>小3名</b> )		
						最終頁に統	<	

#### (54) 【発明の名称】 蒋膜の製造方法

## (57)【要約】

【課題】 薄膜上に所望の化合物の層を形成する際に、 前記化合物の均一性と結着性をより向上させる。

【解決手段】 ECR プラズマCVD 法等により基材上に形 成された不飽和結合を有するダイヤモンドライクカーボ ン薄膜等の不飽和結合を有する炭素膜上に、該不飽和結 合と反応可能な官能基を有する化合物を塗布した後、紫 外光を照射して両者を反応させて、前記膜と前記化合物 とを結合させる。

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 不飽和結合を有する炭素膜に、前記不飽 和結合と反応可能な官能基を有する化合物を途布した 後、該塗布面に紫外光を照射することにより、前記化合 物を前記炭素膜に結合させて薄膜を形成することを特徴 とする薄膜の製造方法。

【請求項2】 前記炭素膜が、不飽和結合を有するダイ ヤモンドライクカーボンからなる請求項1記載の製造方 法。

【請求項3】 前記不飽和結合と反応可能な官能基を有 する化合物が、フッ化アルキル基を有する化合物である 請求項1又は2記載の薄膜の製造方法。

【請求項4】 前記紫外光の波長が400 nm以下である請 求項1~3の何れか1項記載の薄膜の製造方法。

【請求項5】 支持体上に形成された磁性層上に、不飽 和結合を有するダイヤモンドライクカーボン薄膜を形成 し、ついで該ダイヤモンドライクカーボン薄膜上にフッ 化アルキル基を有する化合物からなる潤滑剤を塗布し、 該塗布面に紫外光を照射することにより前記ダイヤモン ドライクカーボン薄膜と前記潤滑剤を結合させて前記ダ 20 イヤモンドライクカーボン薄膜上に潤滑層を形成する工 程を含むことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、炭素膜上に所望の 化合物の層を形成する方法であり、より詳しくは、不飽 和結合を含む炭素膜上にこれと反応可能な官能基を有す る化合物の結合させることにより薄膜を形成する方法に 関する。

#### [0002]

【従来の技術】基材上に薄膜を形成する技術は古くから 多種多様な方法が知られているが、電子工業、精密機械 工業、情報産業等における高度な薄膜作成法として、今 日ではいわゆる真空薄膜作成法が主流を占めている。こ の方法は、真空中で目的とする薄膜の原料化合物の粒子 を生成させて基材上に付着させることにより薄膜を形成 するものであり、蒸着法、スパッタ法、CVD 法、イオン プレーティング法等及びこれらの改良法が多数知られて いる。

【0003】真空薄膜作成法は幅広い分野で用いられて 40 の種類は限定されない。 おり、例えば磁気記録媒体の分野では、支持体上に真空 中で金属を蒸着等により付着させてなる、いわゆる金属 薄膜型の磁気記録媒体の保護層としてダイヤモンドライ クカーボンからなる薄膜を形成する手法が注目されてい る。ダイヤモンドライクカーボン薄膜は非晶質炭素膜で あり、グラファイト結合とダイヤモンド結合が混在する 構造と考えられている。そして、ダイヤモンドライクカ ーボン層を形成した後、該層上に適当な潤滑剤を塗布し て潤滑層を形成することが行なわれ、今日では潤滑剤と して特にフッ素系潤滑剤が汎用されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来で は耐久性を向上させるために、よりダイヤモンドに近い ダイヤモンドライクカーボンを製造するための検討がさ れており、そのようなダイヤモンドライクカーボン薄膜 の結合様式は炭素-炭素単結合が殆どを占めている。-方、フッ素系潤滑剤をダイヤモンドライクカーボン保護 層上に塗布する場合、塗布技術の面から充分に均一な塗 布は困難であり、潤滑層が不均一に塗布されているとよ り摩擦係数が大きくなるとうい問題がある。また、潤滑 層は物理的に保護層上に塗布されているだけで、化学的 な結合は非常に弱いため、使用を繰り返すうちに潤滑剤 が離脱していって離脱した潤滑剤がヘッドに目詰まり し、出力を低下させたり或いはジッタを発生させたりす るという問題があった。このように、薄膜上に更に所望 の化合物の層を形成する場合に、単に塗布しただけでは 均一な塗布が難しく、しかも形成された層が充分に強固 なものとならないことが多く、この点を更に改良するこ とが望まれる。

2

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記の現状 に鑑み鋭意研究した結果、不飽和結合を有する炭素膜と 該不飽和結合と反応可能な官能基を有する化合物とを紫 外光により反応させて両者を化学的に結合させることに より、強固で均一な薄膜が形成できることを見出し、本 発明を完成するに至った。

【0006】すなわち本発明は、不飽和結合を有する炭 素膜に、前記不飽和結合と反応可能な官能基を有する化 合物を塗布した後、該塗布面に紫外光を照射することに 30 より、前記化合物を前記炭素膜に結合させて薄膜を形成 することを特徴とする薄膜の製造方法を提供するもので ある。

【0007】本発明に用いられる不飽和結合を有する炭 素膜は、不飽和結合を有するダイヤモンドライクカーボ ンからなるものが好ましい。不飽和結合の割合は、sp<sup>3</sup> 結合と $sp^2$  結合の比率が $sp^3/sp^2$  < 9 であることが望ま しい。不飽和結合の数が少ないと官能基を有する化合物 との反応が不充分となる。なお、本発明において炭素膜 は通常、何らかの基材(支持体)上に形成されるが、そ

【0008】かかる不飽和結合を有する炭素膜は、例え ば ECRプラズマCVD 法における炭素源として、不飽和結 合、芳香環を多く含む化合物を用いることにより製造で き、特に炭素源としてはベンゼンが好適である。

【0009】本発明は、前記のような不飽和結合を有す る炭素膜上に所望の化合物を結合させて薄膜を形成する 方法であり、炭素膜の不飽和結合と結合し得る官能基を 有する化合物を用いる必要があるが、官能基の種類とし ては不飽和結合と結合し得るものであれば何れでもよ

3

#### [0010]

【発明の実施の形態】本発明の方法は特に、磁性層上に 形成されたダイヤモンドライクカーボン薄膜からなる保 護層上に潤滑層を形成するのに好適である。すなわち、 支持体上に形成された磁性層上に、不飽和結合を有する ダイヤモンドライクカーボン薄膜を形成し、ついで該ダ イヤモンドライクカーボン薄膜上にフッ化アルキル基を 有する化合物からなる潤滑剤を塗布し、該塗布面に紫外 光を照射することにより前記ダイヤモンドライクカーボ ン薄膜と前記潤滑剤を結合させて前記ダイヤモンドライ クカーボン薄膜上に潤滑層を形成する工程を含むことを 特徴とする磁気記録媒体の製造方法を提供することがで きる。

【0011】ここで用いられる潤滑剤としては、特にフ ッ化アルキル基を有する化合物からなるものが好まし く、特にパーフルオロポリエーテルからなる潤滑剤が好 ましい。パーフルオロポリエーテル系潤滑剤としては、 分子量2000~5000のものが好適であり、例えば「FOMBLI N Z DIAC」 〔カルボキシル基変性、モンテカチーニ (株)製〕、「FOMBLIN Z DOL 」〔アルコール変性、モ ンテカチーニ (株) 製] の商品名で市販されているもの が使用できる。これらの潤滑剤は、フッ素系不活性溶媒 (例えば住友スリーエム (株) 製「フロリナート」等の パーフルオロカーボン、モンテカチーニ(株)製「ガル デン」等のパーフルオロポリエーテル)、アルコール系 容媒等の適当な溶媒に溶解させた 0.001~10重量%程度 の溶液として塗布するのがよい。また、潤滑剤はそのま ま或いは適当な溶剤で希釈した後、超音波発振装置を備 えた超音波噴霧器により噴霧する方法により保護層上に 塗布することもできる。この方法はより潤滑剤の塗布を 30 【OO16】実施例2 均一にできる。

【0012】磁気記録媒体の磁性層上に形成されたダイ ヤモンドライクカーボン薄膜とパーフルオロポリエーテ ル系潤滑剤との反応について説明する。まず適当な支持 体上に磁性層を形成し、その上に不飽和結合を有するダ イヤモンドライクカーボン薄膜を形成する。このような ダイヤモンドライクカーボン薄膜は、 ECRプラズマCVD 法において、ベンゼンを炭素源として用いることにより 容易に得ることができる。ダイヤモンドライクカーボン 薄膜中の不飽和結合の割合は、sp<sup>3</sup> 結合とsp<sup>2</sup>結合の比 率で $sp^3/sp^2 < 9$ 、特に0.25 $< sp^3/sp^2 < 4.5$ であること が望ましい。ダイヤモンドライクカーボン薄膜の厚さは 限定されないが、50~300 Åが好適である。

【0013】ついで、かかるダイヤモンドライクカーボ ン薄膜上に前記のような方法でパーフルオロポリエーテ ル系潤滑剤を塗布する。その後、紫外光を塗布面に照射 する。紫外光としては近紫外光 (波長 400~300 nm) 、 遠紫外光(波長 300~200nm)、真空紫外光(波長 200 ~1 nm) の何れを照射してもよいが、波長が400 nm以下 の紫外光を全て照射するのがよい。紫外光の照射時間は 50 【0020】実施例6

ダイヤモンドライクカーボン薄膜や潤滑剤の種類により 異なる。紫外光による反応の進行はラマンスペクトルに より確認され、潤滑剤とダイヤモンドライクカーボンと が結合していることはラマンスペクトルのベースライン (蛍光線) の傾きが小さくなることにより確認できる。 かかる反応は真空チャンバ内で実施することが望まし い。それにより磁性層の形成、ダイヤモンドライクカー ボン保護層の形成、フッ素系潤滑剤の噴霧、そして保護 層と潤滑剤の紫外光の照射による潤滑層の形成の各工程 を連続的に真空中で行なうことができる。

#### [0014]

(3)

【実施例】以下に本発明の実施例を説明する。しかしな がら、本発明はこれらの実施例に限定されるものではな V\

#### 【0015】実施例1

磁性層 (コバルト製、厚さ2000Å) が形成されたPET フ ィルム(厚さ6μm)の磁性層上に、 ECRマイクロ波プ ラズマCVD 法により不飽和結合を有するダイヤモンドラ イクカーボンからなる保護層(厚さ100 Å)を形成し 20 た。ここでは原料としてベンゼンをガス化したものを用 いた。このダイヤモンドライクカーボン薄膜上に潤滑剤 であるパーフルオロポリエーテル(FOMBLINZ DIAC、モン テカチーニ(株)製)をフッ素系不活性溶媒(フロリナ ートFC-77 、住友スリーエム(株)製)で0.05重量%濃 度となるように希釈した溶液を塗布しながら400 nm以下 の紫外光を塗布面に照射した。なお、フィルムの走行速 度は3m/分であり、この速度で紫外光により潤滑剤と ダイヤモンドライクカーボンとの結合は充分に進行す る。その後フロリナートFC-77 にて洗浄を行なった。

実施例1において、パーフルオロポリエーテルとして 「FOMBLIN Z DEAL」(モンテカチーニ(株)製)を用 い、その他は実施例1と同様にしてダイヤモンドライク カーボン薄膜と潤滑剤とを反応させた。

#### 【0017】実施例3

実施例1において、パーフルオロポリエーテルとして 「FOMBLIN Z DOL 」(モンテカチーニ(株)製)を用 い、その他は実施例1と同様にしてダイヤモンドライク カーボン薄膜と潤滑剤とを反応させた。

#### 40 【0018】実施例4

実施例1において、パーフルオロポリエーテルとして 「FOMBLIN AM 2001」(モンテカチーニ(株)製)を用 い、その他は実施例1と同様にしてダイヤモンドライク カーボン薄膜と潤滑剤とを反応させた。

#### 【0019】実施例5

実施例1において、パーフルオロポリエーテルとして 「FOMBLIN Z DISOC 」 (モンテカチーニ (株) 製) を用 い、その他は実施例1と同様にしてダイヤモンドライク カーボン薄膜と潤滑剤とを反応させた。

5

実施例1において、パーフルオロポリエーテルとして 「デムナムSH」(ダイキン(株)製)を用い、その他は 実施例1と同様にしてダイヤモンドライクカーボン薄膜 と潤滑剤とを反応させた。

### 【0021】実施例7

実施例1において、パーフルオロポリエーテルとして 「デムナムSP」(ダイキン(株)製)を用い、その他は 実施例1と同様にしてダイヤモンドライクカーボン薄膜 と潤滑剤とを反応させた。

#### 【0022】比較例1

実施例1において、パーフルオロポリエーテルを塗布し た後、紫外光を照射せずに洗浄を行なった。

#### 【0023】比較例2

実施例2において、パーフルオロポリエーテルを塗布し た後、紫外光を照射せずに洗浄を行なった。

【0024】<性能評価>上記実施例1~7及び比較例 1~2により得られた、磁性層、ダイヤモンドライクカ ーボン保護層及びフッ素系潤滑層が形成されたフィルム を巻き取った後、常法により、カーボンブラックとバイ ンダー樹脂(塩化ビニル系樹脂とウレタンプレポリマ 一)とからなる厚さ5000Åのバックコート層をベースフ

特開平9-52707

6

ィルムの磁性層と反対の面に形成した。得られたフィル ムを8mm巾に裁断し、カセットケースにローディングし 8mmカセットテープを得た。この8mmカセットテープ 、を、市販8mmVTR を改造した測定システムにセットし、 ジッターメーターによりジッター (ns) を測定し、また 下記の方法で再生出力の経時変化をそれぞれ測定した。 これらの結果を表1に示す。

<再生出力の経時変化>再生出力の経時変化は下記A~ Cの3つのパターンにより測定した。

- 10 (A) テスト用映像信号を記録し、巻戻し、再生した時 の出力の経時変化を測定した。
  - (B)(A)の後、引き続きテープを巻戻し、ヘッドク リーニングした後、再生した時の出力の経時変化を測定 した。
  - (C) (B) の後、引き続きテープを巻戻し、ヘッドク リーニングした後、再生し、途中で一旦再生を停止した 時の出力(C<sub>1</sub>)の経時変化と、次いで再度ヘッドクリ ーニングした後、その位置から引き続き残りを再生した 時の出力(C<sub>2</sub>)の経時変化を測定した。

#### *20* [0025]

# 【表 1】

Į.						Doute (dPa)		Cの出力 (dBm)				
		ジッタ (ns)	Aの出力 (dBm)			Bの出力(dBm)			C』の出力		C₂の出力	
			10秒後	40秒後	70秒後	10秒後	40秒後	70秒後	10秒後	40秒後	10秒後	40秒後
	1	60	-11	-11	-11	-11	-12	-11	-10	-11	-10	-10
	2	62	-12	-12	-13	-12	-12	-12	-12	-13	-12	-12
実施	3	59	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
	4	60	-11	-12	-11	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11
	5	63	-12	-12	-12	-11	-11	-12	-11	-12	-12_	-12
例	6	63	-11	-12	-13	-11	-11	-12	-11	-12	-11	-12
	7	61	-12	-13	-13	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13
比	1	73	-12	-15	-20	-12	-16	-20	<b>—</b> 12	-16	-12	<b>—15</b>
比較例	2	72	-11	- 15	-22	-11	-14	-21	-11	-16	-11	-15

フロントページの続き

(72)発明者 佐々木 克己

栃木県芳賀郡市貝町赤羽2606 花王株式会 社研究所内